

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. február 14 – február 20.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	mikroszkóp beállítás DZ, VG	Gubicza Jenő ezüst minta (1HPT) FIB után szemcseméret vizsgálat RK, LD	Gherdán Katalin SB41, SB52 FIB, ETD, EBSD, XRD RK, VG	Ungár Tamás nanokristályos NiFe minta, 3 db. szemcseméret vizsgálat (15-30 nm) ETD, BSED VG	Guzmics Tibor fluid zárványok FIB feltárása RK, DZ, VG		
9	Lendvai János Cu drót minta EBSD						
10	DZ, VG, LD						
11	mikroszkóp beállítás VG						
12							
13	GK SB52 minta FIB próba, RK	Hegy Ádám Cu minta pillar készítés (2 µm) RK	Kern Zoltán mintája halak hallókő vizsgálata, ETD, EDX VG, LD	N.Q. Chinh Zn-22Al minta, ultrahangos tisztítás, plazmatisztítás, szemcsehatárok, kiválások ETD, BSED, XRD VG, LD	Révész Ádám Fe-Cu porok vizsgálata ETD, BSED, EDS VG, LD		
14	TEM mintakészítés próba DZ, RK, VG						
15							
16							
17		Cu mintán EBSD próba vizsgálatok HK, DZ	Lendvai János Cu drót minta EBSD DZ, HK				
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ	Dankházi Zoltán
HK	Havancsák Károly
RK	Ratter Kitti
VG	Varga Gábor
LD	Laschober Dóra